



中華民國專利證書

發明第 I670237 號

發明名稱：電容去離子控制方法以及其自動控制系統

專利權人：國立臺灣大學

發明人：范振軒、陳皇彬、鄭詠紘、侯嘉洪

專利權期間：自2019年9月1日至2038年5月16日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

研究發展處

2019/10/03

9070101001-1953

年限：6

專利權

使用(保管)人：陳慧蘭

臺灣大學

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



108

年

9

月

1

日

